



**IX МОСКОВСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ
САЛОН ИННОВАЦИЙ И ИНВЕСТИЦИЙ**

ДИПЛОМ

награждается
серебряной медалью

МеГа Эпитех, ООО

за разработку

Разработка технологии и освоение
производства эпитаксиальных гетероструктур
Ø50 мм методом жидкофазной эпитаксии для
излучающих диодов ИК области спектра

Министр образования и науки
Российской Федерации



А. А. Фурсенко

МОСКВА, ВВЦ, 2009